## А. Н. КЕТОВ, М. С. ГАЙСИНОВИЧ, В. В. ПЕЧКОВСКИЙ

## ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТОГО УГЛЕРОДА С КИСЛОРОДОМ В ГАЗОВОЙ ФАЗЕ МЕТОДОМ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ИНФРАКРАСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ

В настоящее время в промышленной и лабораторной практике для получения безводных хлоридов металлов наряду с хлором находит применение четыреххлористый углерод, как более активный хлорирующий агент. Примером могут служить работы по разработке промышленного способа получения NbCl<sub>5</sub> [1—3] и по препаративному синтезу различных

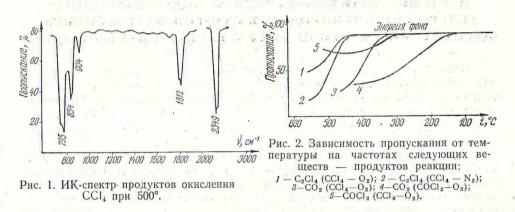
хлоридов [4].

Для выяснения механизма хлорирования окислов металлов четыреххлористым углеродом значительный интерес представляют исследования реакции взаимодействия ССІ<sub>4</sub> с кислородом. По этому вопросу в литературе имеются весьма ограниченные сведения [5, 6]. Они относятся в основном к гетерогенно-каталитическому окислению ССІ<sub>4</sub> на различных веществах — металлах, окислах, солях. Авторы этих работ отмечают, что в присутствии кислорода воздуха при сравнительно невысоких температурах наблюдается образование фосгена, хлора, тетрахлорэтилена. Данные по гомогенному окислению четыреххлористого углерода не обнаружены. В связи с этим нами было предпринято изучение окисления ССІ<sub>4</sub> в газовой фазе методом высокотемпературной инфракрасной спектроскопии.

Общеизвестна привлекательность таких методов изучения газовых реакций, которые позволяют получить сведения о качественном и количественном составе газовой смеси, не охлаждая ее. Охлаждение продуктов реакции для их последующего анализа может привести к таким нежелательным последствиям, как смещение химического равновесия. Вследствие этого результаты анализа продуктов не будут соответствовать их истинному составу в реакционной зоне. Это непосредственно относится и к системе четыреххлористый углерод — кислород, в которой в качестве одного из реакционных продуктов присутствует легко диссоциирующий фосген. Оптические методы анализа, к числу которых относится и ИК-спектроскопия, во многих случаях оказываются весьма удобными для изучения газовых систем, поскольку дают возможность изучать химические реакции непосредственно по ходу их протекания.

Реакция изучалась в статических условиях в высокотемпературной ИК-кювете, помещаемой перед входной щелью спектрофотометра ИКС-14. Конструкция кюветы (объем 325 мл, рабочая длина 140 мм) содержала элементы серийной кюветы и кювет, описанных в литературе [7, 8]. Во всех опытах начальная концентрация  $CCl_4$  была одинакова и составляла  $1,5\cdot 10^3$  моль/л, а количество кислорода — 10-кратное от стехиометрически необходимого для окисления  $CCl_4$  до  $CO_2$ . Количественные измерения проводились по двухлучевой методике [9]. При расчете оптических плотностей вводилась поправка на температурный фон кю-

веты. Она определялась экспериментально с помощью нулевой линии в исследуемом спектральном диапазоне. Скорость окисления  $CCl_4$  наблюдалась по накоплению продуктов реакции, поэтому для количественных определений были построены градуировочные графики зависимости оптической плотности от концентраций продуктов реакций на соответствующих частотах. Как правило, имело место подчинение закону Ламберта — Беера.



На рис. 1 приведен спектр продуктов окисления СС1<sub>4</sub> при температуре 500°С. В спектре имеются следующие полосы поглощения: 795 см<sup>-1</sup> vC—C1 в CCl<sub>4</sub>; 854 см<sup>1</sup> vC—C1 в COCl<sub>2</sub>; 904 см<sup>1</sup> vC—C1 в C<sub>2</sub>Cl<sub>4</sub>; 1812 см<sup>1</sup> vC=O в COCl<sub>2</sub>; 2349 см<sup>1</sup> vO—C—O в CO<sub>2</sub>. Других веществ, кроме хлора, у которого отсутствует колебательный спектр, не обна-

ружено.

Представляло интерес определение температуры начала образования отдельных продуктов реакции. Для этого была применена разработанная нами методика. В кювете, предварительно нагретой до температуры заведомо более низкой, чем температура начала реакции, испарялась навеска CCl<sub>4</sub> для создания определенной концентрации. Затем спектрофотометр фиксировался на частоту того вещества, температуру начала образования которого желательно определить. Включалась диаграммная лента прибора, и производился автоматический равномерный подъем температуры в кювете со скоростью 7 град/мин. По достижении температуры начала образования вещества энергия фона начинает отходить от прямолинейности, регистрируя все возрастающую оптическую плотность (рис. 2). Температура начала образования фосгена и углекислого газа оказалась равной 300°, тетрахлорэтилена — 420°. Поскольку тетрахлорэтилен появляется при температуре значительно более высокой, чем COCl<sub>2</sub> и CO<sub>2</sub>, был сделан вывод, что его образование есть следствие обычного термического разложения CCl<sub>4</sub>. Действительно, как видно из рис. 2, C<sub>2</sub>Cl<sub>4</sub> регистрируется при одной и той же температуре, вне зависимости от того, в атмосфере инертного газа или кислорода проводится реакция. Так как его количества в опытах по окислению ССІ4 были незначительны (степень разложения  $CCl_4$  до  $C_2Cl_4$  не превышала  $4\frac{9}{0}$ ), кинетика образования C<sub>2</sub>Cl<sub>4</sub> не изучалась.

Представляло интерес выяснить пути образования СОСІ<sub>2</sub> и СО<sub>2</sub>. Уже из рис. 2, хотя он дает лишь полуколичественную зависимость, видно, что содержание СО<sub>2</sub> непрерывно возрастает с температурой, содер-

жание же  $COCl_2$  увеличивается приблизительно до  $450^\circ$ , а затем уменьшается. Путем непрерывной регистрации оптической плотности на частоте  $1812^{-1}$  была изучена степень окисления  $CCl_4$  до  $COCl_2$  во времени при температурах 300, 340, 380, 420, 450 и  $480^\circ$  (рис. 3).

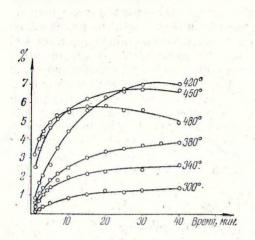


Рис. 3. Зависимость степени окисления  $CCI_4$  до  $COCI_2$  от времени при различных температурах.

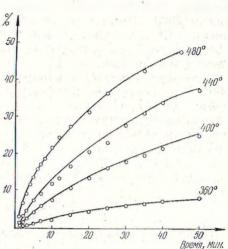


Рис. 4. Зависимость степени окисления CCI<sub>4</sub> до CO<sub>2</sub> от времени при различных температурах.

Обращают на себя внимание две особенности: во-первых, почти все кривые зависимости степени окисления  $CCl_4$  до  $COCl_2$  от времени быстро достигают предельного значения, а затем степень окисления увеличивается крайне незначительно; во-вторых, при  $450^\circ$  и особенно при  $480^\circ$  наступает даже некоторое уменьшение содержания  $COCl_2$ . Степень окисления  $CCl_4$  до  $COCl_2$  не превышает 7%. С другой стороны, степень окисления  $CCl_4$  до  $CO_2$  во времени непрерывно возрастает (рис. 4).

Все эти факты свидетельствуют о том, что фосген легко окисляется до углекислого газа. Как видно из рис. 2 (кривая 4), он начинает активно окисляться при температуре около 120°. При 200° за 30 мин степень окисления достигает 20%, при 400°—99,5% (рис. 5). Первую стадию окисления ССІ4 можно представить уравнением

 $CCl_4 + \frac{1}{2}O_2 - COCl_2 + Cl_2$ 

с последующим окислением фосгена

$$COCl_2 + \frac{1}{2}O_2 - CO_2 + Cl_2$$

Полученные данные позволяют сделать определенные предположения относительно механизма окисления фосгена до CO<sub>2</sub>. Из литературы

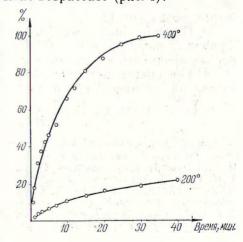


Рис. 5. Зависимость степени окисления  $COCl_2$  до  $CO_2$  от времени при температурах 200 и 400°.

[10] известно, что реакция диссоциации фосгена на окись углерода и хлор обратима. При повышении температуры равновесие реакции слвигается вправо. При 100° в равновесии находится 99,5%, при 400° — 78.7. при  $600^{\circ} - 9\%$  COCl<sub>2</sub>. По этим данным при  $400^{\circ}$  в равновесии с фосгеном должно находиться значительное количество окиси углерода, легко идентифицируемой по линиям вращательно-колебательного спектра в диапазоне  $2000-2100 \ cm^{-1}$ . Между тем в наших исследованиях по окислению как CCl<sub>4</sub>, а также и COCl<sub>2</sub> в изученном интервале температур окиси углерода не было обнаружено. Предположение, что образующаяся СО окисляется по СО2, не подтвердилось. Специальными опытами было установлено, что СО заметно окисляется лишь при температуре порядка 500°. Можно было бы предположить, что фосген непосредственно окисляется до СО2. Однако нет оснований утверждать, что из двух параллельно протекающих реакций окисления фостена и его диссоциации первая во много раз по скорости превосходит вторую. Тем не менее только при таком допущении можно объяснить факт отсутствия СО в продуктах окисления COCI<sub>2</sub>. Реакцию окисления фосгена можно представить проходящей через стадию его диссоциации на хлор и «активную» окись углерода:

$$COCl_2 = CO^* + 2Cl$$
,

которая, минуя стабильное состояние, легко окисляется:

$$\mathcal{CO}^{\bullet} + \frac{1}{2} \mathcal{O}_2 \rightarrow \mathcal{CO}_2$$
.

При связывании CO в виде  $CO_2$  новые порции фосгена диссоциируют на хлор и «активную» окись углерода и т. д.

## Выволы

1. Изучена реакция взаимодействия ССІ<sub>4</sub> с кислородом в газовой фазе методом высокотемпературной ИК-спектроскопии.

2. Определены температуры начала образования продуктов реакции, которые оказались равными для фосгена и углекислого газа 300°.

тетрахлорэтилена 420°.

3. Изучена кинетика образования фосгена и углекислого газа в интервале температур 300—480°. Показано, что COCl<sub>2</sub> является промежуточным продуктом при окислении CCl<sub>4</sub> до CO<sub>2</sub>.

4. Предложен механизм окисления COCl<sub>2</sub> до CO<sub>2</sub> через стадию об-

разования «активной» окиси углерода.

## Литература

[1] Л. А. Нисельсон. ЖНХ, З, 2603 (1958). [2] Л. А. Нисельсон. В сб.: Разделение близких по свойствам редких металлов. М., 1962, 168. [3] А. С. Беренгард, М. Т. Глушкова. Науч. тр. ГИРЕДМет, І, 60, (1959). [4] Ј. Е. Miller, S. Е. Miller, В. Н. Нітев. Ј. Ат. Сhem. Soc., 81, 4449 (1959). [5] Е. ВієваІякі. Z. angew. Chem., 37, 314 (1924). [6] В. Б. Алесковский, С. И. Кольцов. Изв. высш. уч. зав. Химия и хим. технол., З, 852 (1960). [7] Л. И. Лафер, В. Н. Якерсон. ЖПС, 4, 468 (1966). [8] С. Г. Cullis, G. J. Minkoff, М. А. Nettleton. Trans. Faraday Soc., 58, 1117 (1962). [9] G. J. Minkoff, М. А. Nettleton. Comb. and Flame, 7, 214 (1963). [10] Л. З. Соборовский, Г. Ю. Энштейн. Химия и технология боевых химических веществ. М.—Л., 1938.